

1. Record Nr.	UNINA9910783464203321
Titolo	MEMS mechanical sensors // Stephen Beeby [and others]
Pubbl/distr/stampa	Boston : , : Artech House, , ©2004 [Piscataway, New Jersey] : , : IEEE Xplore, , [2004]
ISBN	1-58053-873-8
Descrizione fisica	1 online resource (280 p.)
Collana	Artech House microelectromechanical systems (MEMS) series
Altri autori (Persone)	BeebyStephen
Disciplina	681/.2
Soggetti	Microelectromechanical systems Detectors
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Description based upon print version of record.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and index.
Nota di contenuto	Machine generated contents note: Ch. 1 Introduction -- Ch. 2 Materials and fabrication techniques -- Ch. 3 MEMS simulation and design tools -- Ch. 4 Mechanical sensor packaging -- Ch. 5
Sommario/riassunto	Annotation